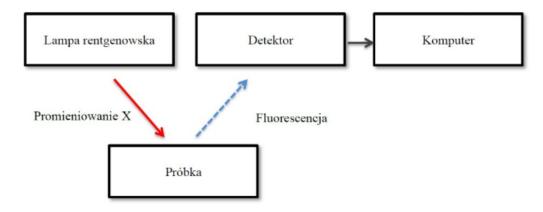
AG H	w i Wy Fizyk	Górniczo-Hutnicza Krakowie dział FiIS a techniczna	Zespół 2: 1.Kulig Mateusz 2.Ryś Przemysław
	Laborate	orium Technik Jądrowych	
Rok akademicki: 2022/2023		Semestr V	Grupa: 3
Temat ćwicze		owska analiza fluorescencyjna	
Data wykonania ćwiczenia 17.11.2022		Data oddania sprawozdania 01.12.2022	Ocena

1 Wstęp teoretyczny

Rentgenowska analiza fluorescencyjna jest to metoda spektralnej analizy polega na wtórnej emisji promieniowania X z materii wzbudzonej poprzez bombardowanie wysokoenergetycznym promieniowaniem tego typu. Zjawisko to jest szeroko wykorzystywane w elementarnej analizie, a w szczególności w badaniach wyrobów metalowych, ceramicznych, szklanych oraz materiałów budowlanych. Każdy pierwiastek zawarty w analizowanej próbce, na skutek wzbudzenia promieniowaniem rentgenowskim emituje charakterystyczne dla siebie widmo. Jest ono podstawą do analizy jakościowej oraz ilościowej składu chemicznego próbki. Metoda XRF (X-Ray Fluorescence) ma szczególne znaczenie w przypadku analizy warstwy przypowierzchniowej. Pod wpływem naświetlania próbki promieniowaniem rentgenowskim dochodzi do wybicia elektronów znajdujących się na wewnętrznych powłokach elektronowych. Powstałe dziury elektronowe zapełniane są przez elektrony z wyższych powłok. Towarzyszy temu emisja promieniowania rentgenowskiego o charakterystycznej dla danego pierwiastka energii. Analiza prowadzona jest przy zastosowaniu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, którego schemat budowy przedstawia poniższy rysunek:



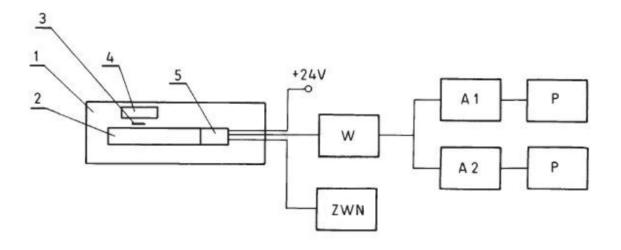
Rys. 1: Uproszczony schemat budowy spektrometru

2 Aparatura

W skład aparatury wchodziły następujące przyrządy:

- głowica pomiarowa numer 1
- Licznik proporcjonalny- numer 2

- źródło promieniowania numer 3
- $\bullet\,$ próbka numer 4
- $\bullet\,$ przedwzmacniacz numer 5
- \bullet Wzmacniacz liniowy W
- Przelicznik P
- Zasilacz wysokiego napięcia ZWN
- analizatory jednostkowe A1, A2



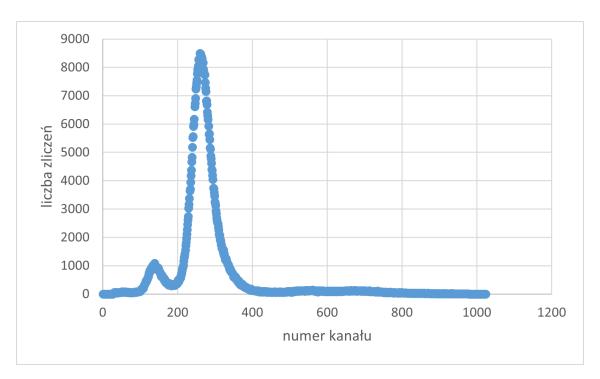
Rys. 2: Głowica pomiarowa i schemat blokowy zestawu pomiarowego

3 Analiza danych

3.1 Kalibracja

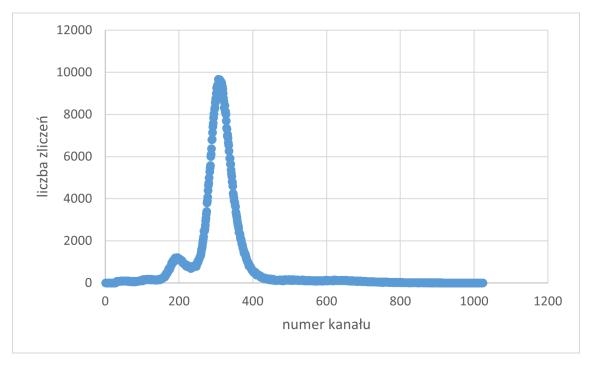
W celu wyznaczenia krzywej cechowania zmierzyliśmy widma różniczkowe dla żelaza miedzi i ołowiu, gdzie każdy z pomiarów trwał 200 [s].

Widmo różniczkowe dla żelaza zostało przedstawione na rysunku 3. Maksimum piku głównego występuje kanału 263,12, jego szerokość połówkowa to 56,04, a pole pod pikiem wynosi 523743. Maksimum piku ucieczki występuje dla kanału 137,03.



Rys. 3: Widmo różniczkowe dla żelaza.

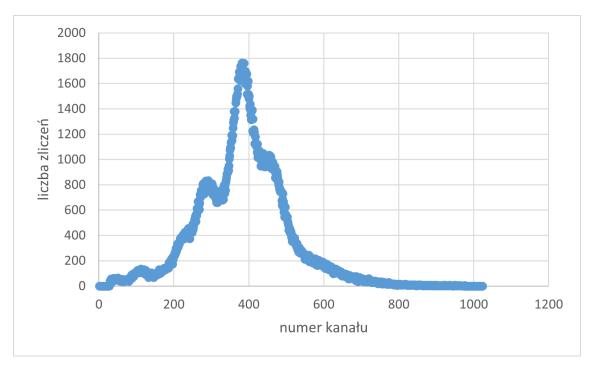
Widmo różniczkowe dla miedzi zostało przedstawione na rysunku 4. Maksimum piku głównego występuje dla kanału 311,15, jego szerokość połówkowa to 60,21, a pole pod pikiem wynosi 591458. Maksimum piku ucieczki występuje dla kanału 191,66.



Rys. 4: Widmo różniczkowe dla miedzi.

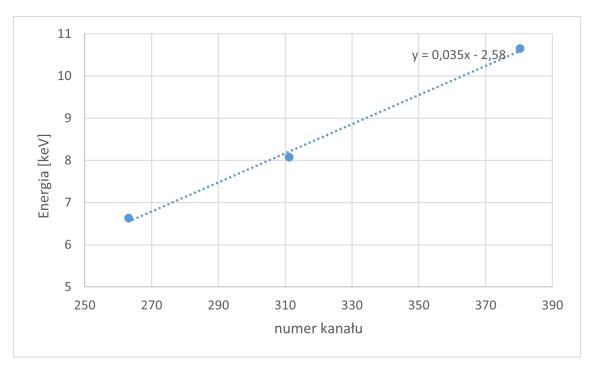
Widmo różniczkowe dla ołowiu zostało przedstawione na rysunku 5. Maksimum piku głównego występuje dla kanału

380,31, jego szerokość połówkowa to 46,78, a pole pod pikiem wynosi 44015. Maksimum piku ucieczki występuje dla kanału 281,53.



Rys. 5: Widmo różniczkowe dla ołowiu.

Za pomocą zebranych danych oraz programu komputerowego wyznaczyliśmy krzywą kalibracji energetycznej spektrometru przedstawioną na wykresie 6. Zależność energii od numeru kanału została przedstawiona w tabeli 1. Jej współczynniki to a=0,035 oraz b=-2,58.



Rys. 6: Zależność energii od numeru kanału

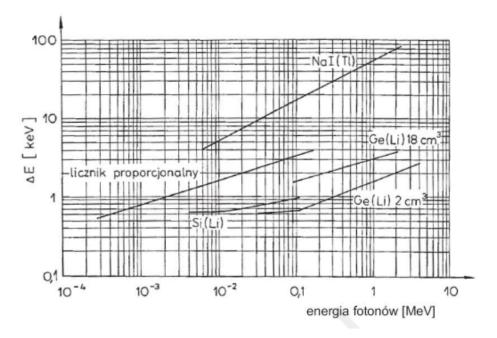
Tab. 1: Wartości energii dla danego kanału.

pierwiastek	numer kanału	energia
żelazo	263,12	6,63
miedź	311,15	8,08
ołów	380,31	10,65

3.2 Wykorzystywanie metody

Dzięki kalibracji mogliśmy wyznaczyć z jakiego pierwiastka została wykonana blaszka. Zmierzone widmo różniczkowe zastało pokazane na rysunku 13. Wyznaczona przez nas energia wynosi 7,31[keV] i jest ona zbliżona do energii niklu, którego energia odczytana z tablic wynosi 7,477[keV], zatem płytka została wykonana prawdopodobnie z niklu.

Korzystając z szerokości połówkowej, która wynosiła 1,62[keV], możemy zauważyć, że jest to zdolność rozdzielcza typowa dla liczników proporcjonalnych dla występującej w doświadczeniu energii fotonów, której wartość tablicowa dla energii fotonów 7,31[keV] wynosi 1,6[keV]. Wykres przedstawiający zdolności rozdzielcze liczników z którego korzystaliśmy wykonując porównanie przedstawia rysunek 7.



Rys. 7: Zdolności rozdzielcze liczników.

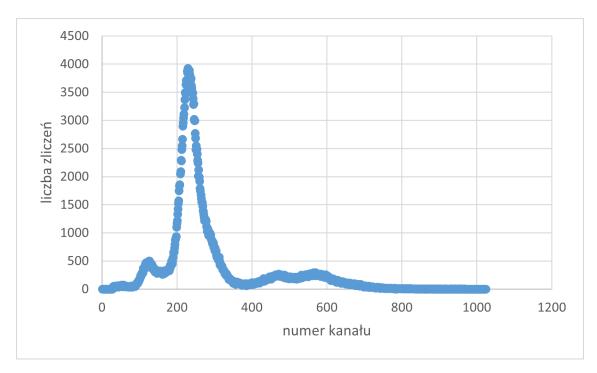
Różnica pomiędzy energią piku głównego, a energią piku ucieczki wynosi $\Delta E=7,4-4,1=3,3[keV]$. Możemy zatem przypuszczać, że gazem zawartym w detektorze był argon, którego energia odczytana z tablic wynosi 3,203[keV]. Następnie dokonaliśmy pomiarów dla próbek zawierających 2% (rysunek 8), 8% (rysunek 9) oraz 11% (rysunek 10). Pola pod pikami głównymi wynosiły odpowiednio 216865, 262888, 287086. Na podstawie tych pomiarów wyznaczyliśmy krzywą cechowania przedstawioną na rysunku 11. Jest to funkcja liniowa zadana wzorem

$$y = 778350x + 201129.$$

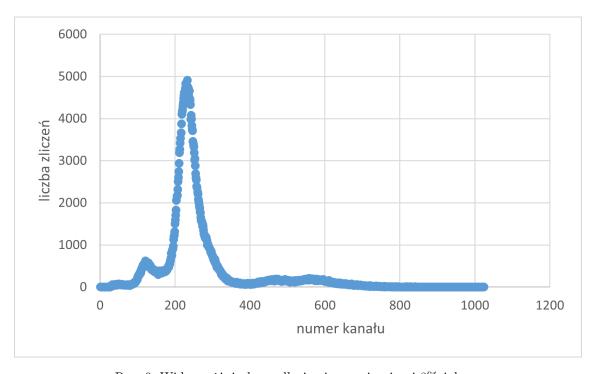
Dokonaliśmy pomiaru dla żywicy o nieznanej zawartości żelaza i otrzymaliśmy widmo różniczkowe przedstawione na rysunku 12. Pole pod pikiem głównym w tym przypadku wynosi 262749. Korzystając z analitycznej formuły na krzywą cechowania możemy wyznaczyć zawartość żelaza w próbce

$$X = \frac{262749 - 201129}{778350} = 0,079$$

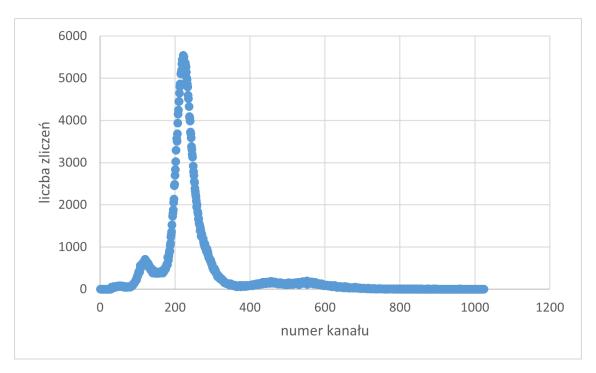
zatem zawartość żelaza w nieznanej próbce to około 7,9%.



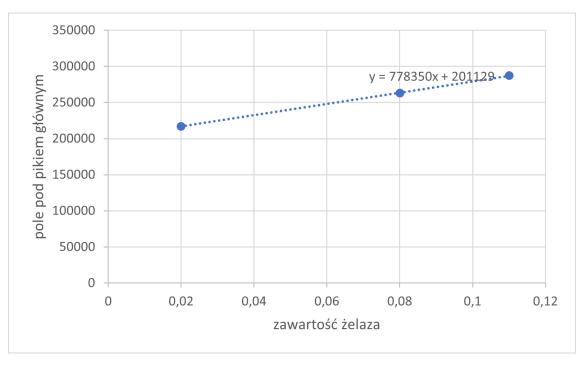
Rys. 8: Widmo różniczkowe dla żywicy zawierającej 2% żelaza.



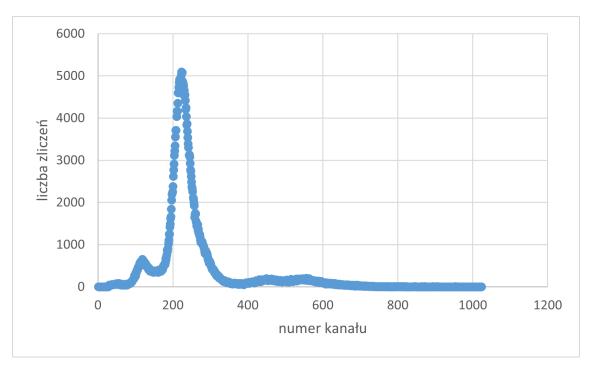
Rys. 9: Widmo różniczkowe dla żywicy zawierającej 8% żelaza.



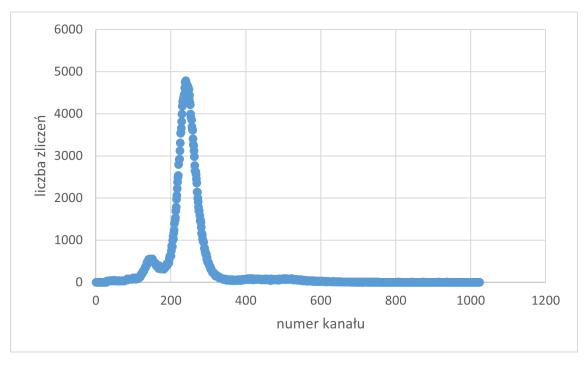
Rys. 10: Widmo różniczkowe dla żywicy zawierającej 11% żelaza.



Rys. 11: Krzywa cechowania przedstawiającą zależność, dla próbek wzorcowych, między częstością zliczeń w piku Fe K_{α} a zawartością żelaza.



Rys. 12: Widmo różniczkowe dla żywicy zawierającej nieznaną ilość żelaza.



Rys. 13: Widmo różniczkowe dla blaszki z nieznanego pierwiastka.